



**Przewodniczący Komisji doktorskiej
w imieniu Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
Politechniki Wroclawskiej**

zawiadamia o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską

mgr. inż. Bartosza Kawy

która odbędzie się w dniu **6 listopada 2023 r.** o godz. **13:00**
w trybie wideokonferencji (Zoom)

Temat rozprawy:

**„Technologia i właściwości mikrosystemów wytwarzanych technikami
druku 3D i 4D”**

Promotor: prof. dr hab. inż. Rafał Walczak
Politechnika Wroclawska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pisarkiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
dr hab. inż. Jerzy Weremczuk, prof. uczelni
Politechnika Warszawska



unite! University Network for Innovation,
Technology and Engineering



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Evaluated by
IEP INSTITUTIONAL
EVALUATION
PROGRAMME
www.iep-qaa.org

Politechnika Wroclawska
Rada Dyscypliny Naukowej
Automatyka, Elektronika,
Elektrotechnika
i Technologie Kosmiczne

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wroclaw

pwr.edu.pl

Regon: 000001614

NIP: 896-000-58-51

Nr konta:

37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

prof. dr hab. inż. Jarosław Domaradzki
Przewodniczący Komisji Doktorskiej

Rozprawa doktorska jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Wroclawskiej,
Wroclaw, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27.

Streszczenie pracy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej: <https://bip.pwr.edu.pl/>

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres
mailowy: magdalena.prussak@pwr.edu.pl do 3 listopada 2023 r. do godz. 13.00.